



科研成果 (<http://ihep.cas.cn/kycg2022/>)



您当前的位置: [首页 \(../..\)](#) > [科研成果 \(../\)](#) > [专利 \(./\)](#)

专利

正电子湮没多参数符合测量系统

- 英文名称:
- 专利号: ZL 201220268349.X
- 专利类别: 实用新型
- 专利证书号:
- 申请号: 201220268349.X
- 发明人: 李卓昕;曹兴忠;张鹏2;姜小盼;于润升;魏龙
- 其它发明人:
- 申请日期: 2012-06-07
- 授权日期: 2013-04-10

(//cas.cn)

地址：北京市918信箱 邮编：100049 电话：86-10-88235008 Email: ihep@ihep.ac.cn

中国科学院高能物理研究所 备案序号：京ICP备05002790号-1 (<https://beian.miit.gov.cn/>) 文保

网安备案号：110402500050 ()



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=072B126B27716842E053022819ACDE8D>)